# DEVELOPMENT OF THE TRANSIENT MAGNETIC FIELD MEASUREMENT EQUIPMENTS FOR J-PARC MR MAIN MAGNETS

Koji Ishii<sup>A)</sup>, Kazumi Egawa<sup>A)</sup>, Hitoshi Kobayashi<sup>A)</sup>, Katsuya Okamura<sup>A)</sup>, Masayuki Muto<sup>B)</sup>, \*Eiichi Yanaoka<sup>A)</sup>

<sup>A)</sup> High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

<sup>B)</sup> FFAG DDS Research Organization

AMITA801, 5-31-7 Shiba, Minato, Tokyo, 108-0014

### Abstract

The mass measurement of J-PARC main ring magnets had been completed till the end of fiscal year 2005. It was a measurement of the field producing with DC current. Before mass measurement, the dependence of longitudinal direction position was found in the transient magnetic field measurement of R&D bending magnet. We have thought that transient magnetic field measurement of the whole BL product along beam orbit was necessary. So for transient magnetic field measurement for bending magnet, we developed the equipment, in addition by which measures the magnetic field distorted by the eddy current in a vacuum chamber. The transient magnetic field measurement have been done until April 2006. Now we analyze the data.

# J-PARC MR 主電磁石のための変動磁場測定装置の開発

### 1. 過渡変化の磁場測定の必要性

現在、大強度陽子加速器施設(J-PARC)の建設中で ある。主リングの主電磁石群(偏向電磁石、四極電 磁石、六極電磁石)すべてについて、直流電流で励 磁した磁場測定を2005年度末までに終え、各電磁石 の性能を検証した。[1][2]

さかのぼって、実機が製造される前に、実機とほ ぼ同一につくられたR&D用偏向電磁石を変動する電 流(パターン電流)で励磁し、磁場測定をした。図 1は、200A(0.13T)から3015A(0.9T)まで1.9secで上 げ、10secのフラットトップの後0.87secで下げ、フ ラットボトム(約12sec)の電流パターンで励磁した 場合の各位置での磁場変化である。ビーム軌道方向 の電磁石の両端では、磁場の遅れ、中心に近いとこ ろでは、オーバーシュートがみられた。この測定は、 group3のDTM151で連続にデータをとったもので、横 軸は測定回数を表し、50回の測定でほぼ7secである。 各点は別々に測定しているので、時間がずれている が、周期は一致している。



図1 偏向電磁石の磁場変化の位置依存

これは電磁石の側板に流れる渦電流が大きく影響 していると思われ、側板の材質を変えることにより 改善された。しかし、ビームに与える影響を評価す るために、各点での磁場の変化だけでなく、磁石全 長にわたるBL積の過渡変化も測定するべきである。

## 2. 測定機器

### 2.1必要条件

磁場の過渡変化は、測定箇所にコイル(ピック アップコイル)を設置し、電磁石をパターン電流で 励磁したとき、コイル両端のあらわれる電圧 V(=dB/dt)を積分することで測定する。偏向電磁石全 長にわたりビーム軌道に沿ったBL積を測るために、 長手方向は電磁磁石の有効長以上長さで、ビーム軌 道と同じ曲率で湾曲したコイルが必要である。また、 磁場の時間変化のために、ボビンやコイル支持部品 には、磁性体だけでなく、伝導体も使えない。直流 電流での測定に使用した偏向電磁石用のフリップフ ロップコイル[3]は、フリップフロップさせるため に、細長い長方形で湾曲しておらず、支持機構にア ルミが使われていてこの目的には使えない。

### 2.2ピックアップコイル形状

長さ7000mm幅8mm継ぎ目のない一体のG10ボビンを、電磁石と同一の曲率半径89381mmに湾曲させ 両端600mmは直線状になる様にして、φ0.2mmのホ ルマル線を5巻きした。(図2)予備として1つのボビ ンにコイルを2つ巻いている。



図2 ピックアップコイル外形

過渡変化の測定はノイズの影響を 受けやすいので、s/n比をあげるため に巻数を多くしたいが、7000mmと長 いために5ターン以上は難しい。 1.9secで1.9Tまで励磁したときコイ 端 N 電 圧 は V=d φ  $/dt=n[turn]S[m^2]dB/dt[T/sec]=5$  $\times$ 5.8×0.008×1.9/1.9=0.23[V] で、 YOKOGAWA WE7235を使うと1Vレンジで 分解能1.5×10<sup>-5</sup>Vであるから、精度は 1.5×10<sup>-5</sup>/0.23=6.5×10<sup>-5</sup>となる。電 流精度と次に述べる磁場の歪みの測 定から推測される必要最小限の精度 は、得られるだろう。

#### (6998.21) 殿7000 コイル 259.5 2925 2925 289.5 IERE CERTIFICE 1. B. B. 雨塘周定具 (6998.21)周長7000 コイルボビ) 6399 タクト長き R89381 3184.5 3214.5 259 289.5 . with manage 部分図 " a" 尺度 2/1 断面図尺度1/2 コイル詳細図 M4 樾編ポルト \$0.2 ユイルボビン L=7000 45 ダクトロ 0 コイルペース 8 \$130

7303±5

# 図4 測定装置全体図

2.3真空ダクトへの設置

電磁石は、真空ダクトを包含した状態で使用する ものであり、SUS316L製のダクトは非磁性であるが 伝導性があるため渦電流が流れる。ダクトの渦電流 により、ダクト内部の磁場は遅れる、これは電流パ ターンに依存して、dI/dtが大きくなるほど強い渦 電流が流れると思われる。電流パターンが同じでも、 影響は位置に依存し、ダクト中心が一番大きくダク ト内面に近づくにつれ少なくなると思われる。図3 は、ダクトに流れる渦電流がつくる中心面上の磁場 を計算したものである。横軸は水平な方向の位置を あらわし、ビーム軌道中心を0ビーム軌道湾曲の外 側を正とし、縦軸は渦電流がつくる磁場を、中心位 置での値を0としてあらわしている。



図3 真空ダクトの渦電流による磁場の歪み (2001/11/16第二回大強度陽子加速器計画 技術報告会、湯浅由將氏による) 今回、測定器製作にあたり、真空ダクトに流れる 渦電流の影響が測れる仕様に設計した。

まず、位置による依存を見るために、3つのボビン(2つのコイル)を、長手方向両端をそろえ、コイル面が同一平面上にあるように、45mmの間隔でG10の板(コイルステージ)に固定した。固定することによりコイルの相対的な位置を保証すると供に、細長く曲がりやすいボビンを、必要なコイル形状に固定する役割をはたしている。(図4)

3本のコイルを固定したコイルステージは、全長 6399mm管状のダクトに円滑でコイルが変形すること なく、挿入・引出しするために、十分な剛性を持っ たコイルベース(G10)に固定した。(図4、左下)また ダクトに設置されたときにダクト断面においてコイ ルの位置を保障するために、コイル、コイルステー ジとコイルベースを包むように、長手方向に3箇所 (図4上)リブをつけた。リブは出入れの際すべり やすくするために、マシニングナイロンを使い、 テーパーをつけ、ダクトとの隙間を片側1mmにした。 (図5)

当初困難が予想されたが、組上げられた部材は、 引っかかったりすることなく、適度な力で真空ダク トに挿入できた。(図6)最後にコイルベースの両 端部にダクトの淵にあてて、縦方向の位置を固定す る部品を取付け、完成となる。完成した測定器は、 電磁石に取付け変動磁場測定に使用される。



図5 リブ 図6 真空ダクトへの挿入試験

2.4コイルの個性

コイルは測定装置全体で6つ巻かれている。磁場 の位置依存を測定するには、6つのコイルが同一で あるのが理想であるが、予想される磁場の歪みを測 定するには、10<sup>-4</sup>以上の精度での製作が必要で、技 術的にも費用的にも困難であった。そこで、コイル の個性を特定しようと、面積、抵抗とインダクタン スを測った。この中でインダクタンスが一番測定に 影響する。また、測定方法により個性差を較正する 方法も検討した。



図7 コイルのインダクタンス

## 3. 測定

パターン電流で励磁したとき、コイル銅線の両端 の電圧を時間毎に測る。そのコイル出力電圧を時間 積分することによって、過渡変化する磁場を測定す る。今回製作した測定装置には測定結果をつかって、 必要なBL積パターンになるように、電流パターン を調整する目的もある。(図8)



図8 ピックアップコイルを含む測定系

2005年3月下旬から4月上旬にかけて、数種類の電 流パターンでの測定、1時間30分程度通電後の測定、 真空ダクトを除いた測定、中心のコイルの位置に他 のコイルをおいた(ダクトがないときに測定装置全 体を移動)測定等をおこなった。(図9) 測定中、電 磁石電源の制御方法と信号線により、信号が大きく 影響されることがわかり、いくつかの方法を試した。



図9 変動磁場測定

## 4. 測定結果

2005/4上旬に、パターン電流で励磁の各種類 磁場測定は一区切りし、現在解析中である。図10 は1.9secで3015Aに励磁したときの測定結果であ る。内側は中心と比べて0.2%低いが、コイルのイ ンダクタンスも約0.2%低い。詳しくは今後の解析 により、明らかにあるであろうが、測定器は必要 な機能を満たすと確認できた。また、著しい、磁 場の歪みも見られなかった。



## 5. 今後の予定

測定データをまとめ、運転や軌道計算に必要な データをつくると供に、さらに必要な実験がない か検討する。

## 参考文献

- [1] K. Niki, et al., Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and 30<sup>th</sup> Linear Accelerator Meeting in Japan, Tosu, Japan, Jul. 2005, p.78.
- [2] K. Ishii, et al., This Proceedings.
- [3] E. Yanaoka, et al., Proceedings of the 14<sup>th</sup> Symposium on Accelerator Science and Technology, Tsukuba, Japan, Nov. 2003, p193.